

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年5月15日(2008.5.15)

【公開番号】特開2006-275764(P2006-275764A)

【公開日】平成18年10月12日(2006.10.12)

【年通号数】公開・登録公報2006-040

【出願番号】特願2005-95285(P2005-95285)

【国際特許分類】

G 01 R 33/07 (2006.01)

H 01 L 43/06 (2006.01)

H 01 L 43/08 (2006.01)

H 01 L 43/12 (2006.01)

H 01 L 43/14 (2006.01)

G 01 R 33/09 (2006.01)

【F I】

G 01 R 33/06 H

H 01 L 43/06 Z

H 01 L 43/08 Z

H 01 L 43/12

H 01 L 43/14

G 01 R 33/06 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月28日(2008.3.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

前記ホール素子の上方に配線層が設けられ、該配線層の中にホール素子検査用コイルが設けられた請求項1記載の3軸磁気センサ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

請求項3に記載の発明は、前記ホール素子の上方に配線層が設けられ、該配線層の中にホール素子検査用コイルが設けられた請求項1記載の3軸磁気センサである。